

名古屋大学未来材料・システム研究所教授 公募要領

1	募 集 件 名	准教授の公募	
2	所 属	未来材料・システム研究所 附属高度計測技術実践センター 電子顕微鏡計測部 (工学研究科物質科学専攻 ナノ解析物質設計学講座 兼任)	
3	募 集 内 容	<p>名古屋大学未来材料・システム研究所では、高度計測技術実践センター・電子顕微鏡計測部における研究をさらに発展させることのできる人材を求めています。</p> <p>当センターの電子顕微鏡計測部では、反応科学超高压電子顕微鏡をはじめとする先端電子顕微鏡群をもちいたナノ領域の構造および物性評価技術の開発並びにそれらの技術を駆使した材料科学の研究を推進するとともに、21世紀のものづくりを主導する人材の育成に注力しています。</p> <p>公募する研究領域</p> <p>持続可能な資源循環型社会を世界規模で実現するために、環境と調和する様々な機能性・省エネルギー材料などの開発が求められています。そのために、最先端高性能材料の創製・分析・開発に関連する研究領域の課題達成に貢献できる人材を公募します。今回は、特に電子顕微鏡を利用した高度な観察・測定技術を開拓でき、ナノ領域物性研究を推進する研究プロジェクトを担当いただける人材を募集します。</p> <p>なお、名古屋大学は業績(研究業績、教育業績、社会的貢献、人物を含む。)の評価において同等と認められた場合には、女性を積極的に採用します。</p>	
		[勤務地]	愛知県名古屋市千種区
		[募集人員]	准教授・1名
		[着任時期]	2020年4月1日以降のできるだけ早い時期
4	募 集 研 究 分 野	大分類	材料工学、物性物理学
		小分類	金属物理、無機材料物性、電子顕微鏡学
5	勤 務 形 態	常勤(任期無)(研究プロジェクト期間は5~10年以内)	
6	応 募 資 格	<p>[必要な特定分野の資格・条件(学位などを含む)・専門性等]</p> <p>① 博士の学位を有すること。</p> <p>② 上記公募領域の研究に対して十分な実績と強い熱意・意欲を持っていること。 独自の計測技術によって新たな学術領域を確立し牽引いただけること。</p> <p>③ 自身の専門分野を中心にしながら所内外プロジェクトでの共同研究が可能なこと。</p> <p>④ 工学部物理工学科に関連した講義と研究指導等を担当し、工学研究科物質科学専攻において大学院博士(前・後期)課程の講義及び研究指導を担当できること。 また、本学教育プログラムに熱心に取り組んでいただけること。</p> <p>⑤ 超高压電子顕微鏡施設の運営に積極的にかかわっていただけること。</p>	
7	待 遇	[採用後の待遇(給与、勤務時間、休日、雇用期間、保険等)]	

		<ul style="list-style-type: none"> ・名古屋大学職員就業規則の定めるところによる。 http://kisoku.jimu.nagoya-u.ac.jp/kisoku/act/frame/frame110000115.htm ・給与は本学において定める年俸制とする。
8	応募期間	2019年8月1日～2019年9月30日 17:00 必着
9	応募・選考 結果通知 連絡先	<p>[応募方法]</p> <p>以下の書類を、応募期間内（必着）に以下へ郵送。</p> <p>※ 書留で「高度計測技術実践センター教員応募書類在中」と朱書きのこと。応募書類はプリントアウトしたもの1部およびそれをPDF形式のファイルにしてUSBメモリに格納して提出すること。</p> <p>(1) 履歴書（書式自由、写真貼付、電子メールアドレスを含む連絡先記載）</p> <p>(2) 研究業績リスト（①査読付き論文、②国際学会論文、③著書、④総説・解説など、⑤特許、⑥受賞、⑦招待講演、⑧外部資金獲得実績（代表・分担に分けて記載）、⑨学会活動を含む社会貢献に分けて記載）[共著者名はすべて掲載順に記入し、自身の箇所に下線を付すこと。]</p> <p>(3) 主な論文5編以内の別刷り（上記(2)研究業績リストに※印を付すこと。）</p> <p>(4) これまでの教育・研究の概要（任意形式でA4用紙3ページ以内）</p> <p>(5) 着任後の研究プロジェクト課題名とその研究計画（任意形式でA4用紙3ページ以内、研究プロジェクト期間は5～10年）</p> <p>(6) 教育研究に関する抱負</p> <p>(7) 所見を求めうる方（2名）の氏名、所属、連絡先</p> <p>書類送付先 〒464-8603 名古屋市千種区不老町 名古屋大学研究所未来材料・システム研究所 所長 岩田 聡 宛</p> <p>※書留で「高度計測技術実践センター教員応募書類在中」と朱書きのこと。応募書類はプリントアウトしたもの1部およびそれをPDF形式のファイルにしてUSBメモリに格納して提出すること。</p> <p>問合わせ先 名古屋大学未来材料・システム研究所 高度計測技術実践センター長 齋藤 晃 電子メール saitoh*@imass.nagoya-u.ac.jp （メールを送る際は@前後の*を削除してください。） 電話 052-789-3596 ウェブサイト http://www.imass.nagoya-u.ac.jp</p>
		<p>[選考内容]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 書類選考の上、面接を実施。 ・ 面接実施者については、電話で連絡を行う。
10	その他	<ul style="list-style-type: none"> ・ 提出された書類については、本選考以外の目的には使用しません。 ・ 応募書類は、本選考委員会が責任を持って処分し、返却しません。 ・ 面接に要する交通費は支給しません。